

試験成績書

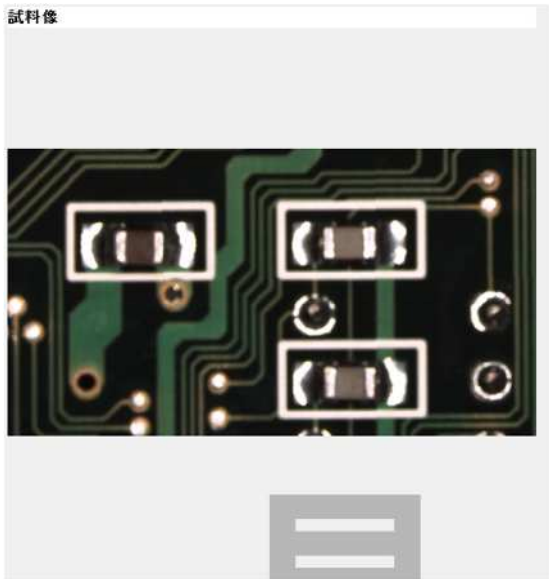
成績書番号	I〇〇-〇〇〇〇-01	
依頼者	住所	埼玉県川口市上青木3-12-18
	団体名	株式会社saitec
	代表者名又は氏名	
依頼品名	〇〇〇〇〇	
依頼事項 ※依頼事項の明細については、依頼試験依頼書に記載のとおりです。	その他の依頼試験 エネルギー分散型蛍光X線分析装置による分析（マッピング）	
記		
1. 試料名 : 〇〇〇〇〇		
2. 試験装置 : 株式会社日立ハイテクサイエンス EA6000VX		
3. 試験条件 : (測定時の操作などを記載します。)		
・ X線管球 Rh 管球		
・ 焦点距離 5mm or 15mm or 25mm		
4. 試験実施場所 : 埼玉県川口市上青木3-12-18 埼玉県産業技術総合センター		
5. 試験結果 : 別紙のとおり		
以下余白		
令和〇年〇〇月〇〇日付けで依頼を受けた依頼試験（受付番号第I〇〇-〇〇〇〇号）の結果は、上記のとおりです。		
令和〇年〇〇月〇〇日		
埼玉県産業技術総合センター長		印

マッピングレポート

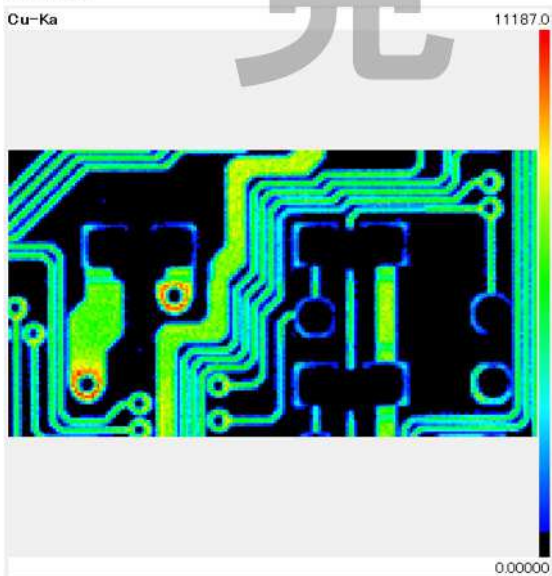
測定条件

スキャンサイズ	19.100, 10.400 mm	管電圧	50 kV
画像サイズ	191 x 104 pixel	管電流	1000 uA
1点のサイズ	100 um/pixel	フィルタ	OFF
1点の測定時間	50.00 ms	コリメータ	0.2×0.2mm
フレーム加算枚数	1		

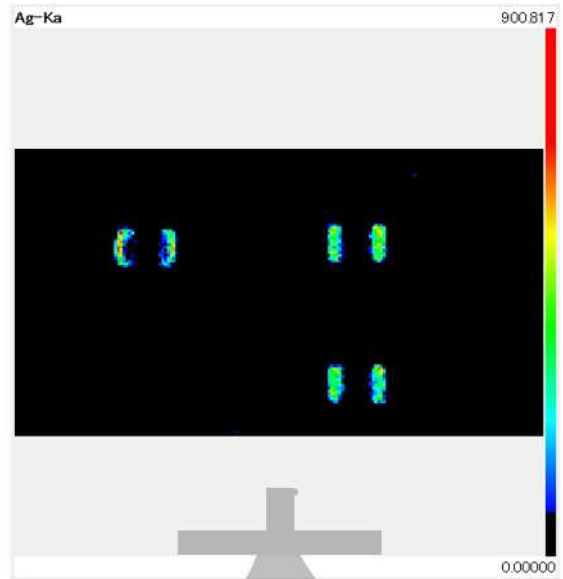
試料像



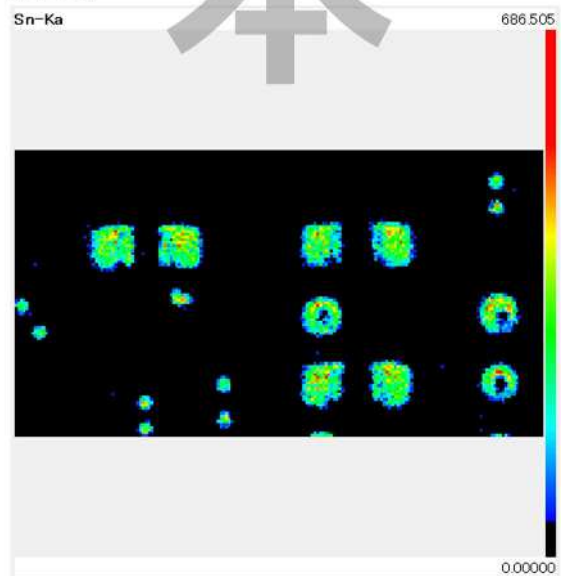
Cu-Ka



Ag-Ka



Sn-Ka



(試料名)